▶上次课内容回顾

- § 1.1 波动的独立性、叠加性和相干性
- § 1.2 单色光波叠加形成的干涉条纹

光程差:
$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$

相位差:
$$\Delta \varphi = 2\pi \delta / \lambda$$

§ 1.4 分波面双光束干涉



§ 1.5 干涉条纹的可见度

可见度
$$V = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

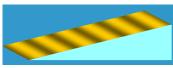
§ 1.7 等倾干涉

薄膜干涉



§ 1.8 等厚干涉

劈尖干涉



本次课内容:

- § 1.8 迈克尔逊干涉仪
- § 1.9 法布里-珀罗干涉仪 多光束干涉
- § 1-10 干涉现象的应用 牛顿环

§ 1.9 迈克尔逊干涉仪

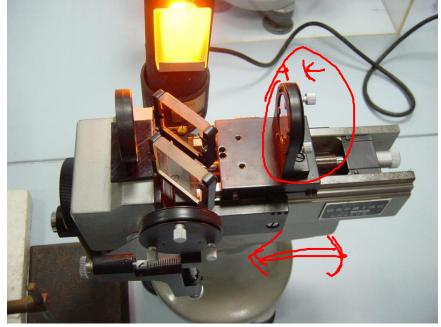


迈克耳逊 美籍德国人

创造精密光学仪器,进行光谱学和度量学的研究,并精确测出光速,获1907年诺贝尔物理奖。

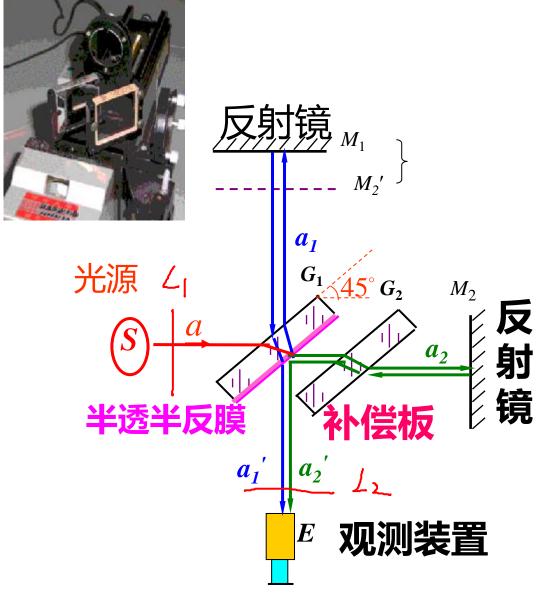
迈克尔逊干涉仪是根据<mark>分振幅</mark>薄膜干涉原理制成的精密仪器,它不仅用于观察和精确测定等倾等厚干涉,而且在光的电磁本性研究(否定'以太'的存在)和相对论的建立中起了决定性的作用。





一、装置:

如右图示: M₁、M₂是 两块垂直的平面镜,分别 称为动镜、定镜; G1和G, 是两块<mark>材料相同、厚薄均</mark> 匀、几何形状完全相同且 平行放置的光学平板,与 水平方向成450角放置。 G_1 底面镀有半透半反的薄 银层; G, 称为分光板, G_2 称为补偿板。 M_2 '为 M_2 对G1镀银层所成的虚象。 S为扩展光源, F为接收屏, L₁、L₂为凸透镜。



什么情况下,不需要补偿板?什么情况下,需要补偿板?

二、原理:

1、光路:

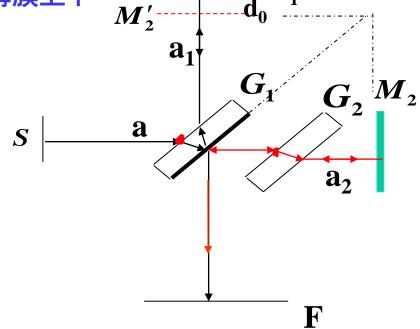
$$a \xrightarrow{G_1 \vdash \overline{\chi} \underline{h} \longrightarrow \overline{\chi} \underline{h}} F_{\overline{\chi}} \xrightarrow{f_1 \vdash \overline{\chi} \underline{h} \longrightarrow \overline{\chi}} \begin{bmatrix} a_1 \xrightarrow{f_1 \vdash \overline{\chi} \underline{h}} & G_1 \vdash \overline{\chi} \xrightarrow{f_1 \vdash \overline{\chi}} & G_1 \vdash \overline{\chi} \xrightarrow{f_1 \vdash \chi} & G_1 \vdash \overline{\chi} \xrightarrow{f_1 \vdash \chi} & G_1 \vdash \overline{\chi} \xrightarrow{f_1 \vdash \chi} & G_1 \vdash \overline{\chi} \xrightarrow$$

相当于由M₁和M₂'所形成的厚为d₀的空气薄膜上下两个表面的两束反射光的干涉。

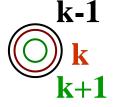
2、光程差:

- ① 由于 G_2 的存在,两臂均穿过玻璃板三次,补偿了 a_2 光程的不足
- ②由于是空气薄膜,上、下两表面反射时均存在半波损失,故无额外程差,所以,光程差为:

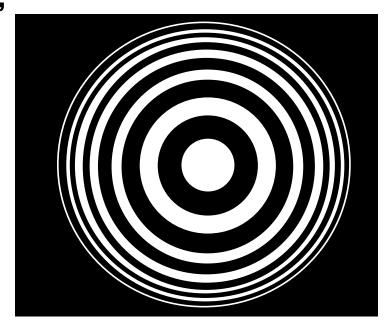
 $\delta = 2d_0\cos i$ 其中 i 为入射到薄膜上的入射角



- (-)、当 M_1 、 M_2 严格垂直时,形成的空气薄膜厚度均匀,产生等倾干涉条 纹(d_0 =const,同一个i形成同一级条纹,且需用扩展光源);
 - ① 明暗相间、内疏外密的同心园环, 干涉级内高外低;



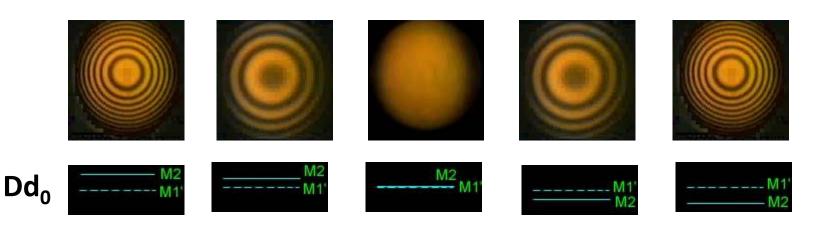




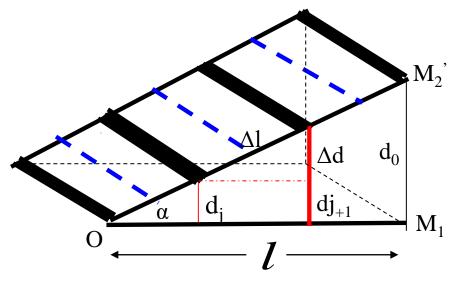
② 调节 M_1 ,使 d_0 改变时,整个条纹发生移动。当 d_0 每改变 $\lambda/2$,在条纹中 心处 j 将增加或减少1, 即: 在中心 处将产生或消失一个条纹。

设: \mathbf{d}_0 改变 $\Delta \mathbf{d}_0$ 时, (光程差变化 \mathbf{d}_0), 有N个条纹在 中心处产生或消失,则: $\Delta d_0 = N \Box_2^{\lambda}$

当 d_0 ↓⇒ 条纹半径 ↓⇒ 向中心收缩 ⇒ 条纹消失 $d_{\alpha} \uparrow \Rightarrow$ 条纹半径 $\uparrow \Rightarrow$ 向外扩散 \Rightarrow 中心冒出条纹



- ③若用白光光源,除中央条纹为白色外,其余条纹为彩色。
- 二、当M1、M2不垂直时,形成的空气劈尖,产生等厚干涉条纹(i=const,同一个 d_0 形成同一级条纹,且需用点光源);
 - ① 明暗相间、等间距、平行于棱的直线状条纹,干涉级高高低低;
 - ② 调节M₁,使d₀改变(平移)时,整个条纹发生移动。当d₀每平移 λ/2,在任一定点处 j 将增加或减少1,即:将有一个条纹移动过该点。



设:当 d_0 平移 Δd_0 时,有N个条纹移动过该点,则: $\Delta d_0 = N \Box \frac{\lambda}{2}$

③若仍用扩展光源,则条纹有弯曲。

三、应用:

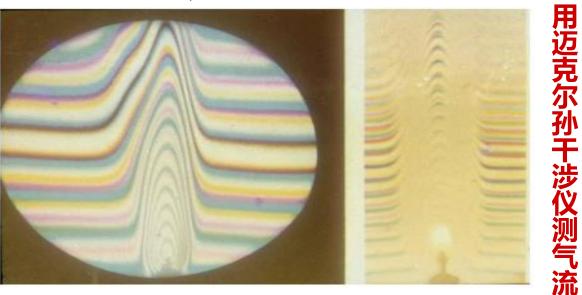
1、以波长量级确定国际"标准米"标准;

1960年国际计量会议上规定用氪--86在液氮温度下2p10--5d5的橙色光在真空中的波长 $\lambda = 605.6$ nm 的1,650,763.73 倍作为长度的标准单位。

 $1标准米 = 1,650,763.73\lambda$

使精度提高了两个数量级,由10-7→10 -9米。

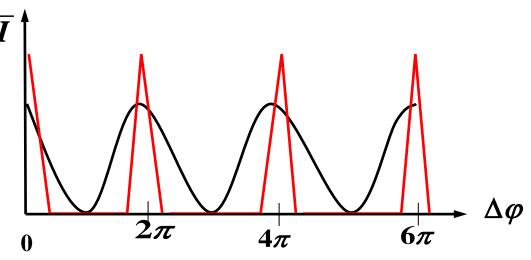
- 2、精确地测定光谱线的波长及其精细结构;
- 3、测定介质(气、液、固体)折射率;
- 4、测定"以太风"速度,从而否定"以太"的存在。



§ 1.10 法布里-珀罗干涉仪 多光束干涉

对前述双光束干涉,其光强分布(设 $A_1=A_2$)满足: $\overline{I}=4A_1^2\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$ 其光强分布如图示(黑线):

- ①各条纹光强介于 $4A_1^2$ (最 I 大值)和0(最小值)之间,并在其间随 $\Delta \phi$ 的连续变化而缓慢变化。
- ②亮、暗条纹均有一定宽度,所以在实际观察和测量中不能<mark>准确测定</mark>最大、最小值的位置;



③若A₁≠A₂,最小值不为0,条纹可见度相当低。

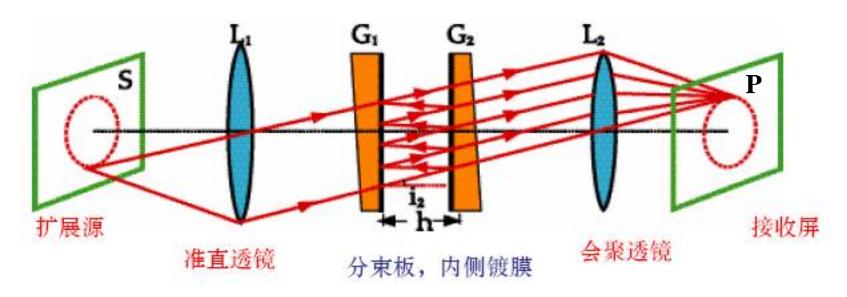
实际测量中,要求亮条纹十分狭窄、明亮且被较宽阔而黑暗的区域(暗条纹)隔开。即:仅在某些特定的 $\Delta \phi$ 处才出现锐利的最大值,而其它各处都为最小值。如上图红线示。

法布里-珀罗干涉仪所产生的多光束干涉条纹可达此要求。

一、实验装置

如图示: G1、G2为两块平行放置的透明介质板,两内表面镀有反射系数 ρ 较高的薄膜且与理想平面的偏差在 $(1/20\sim1/50)$ λ 之间,而两外表面是不平行的,有一微小夹角,用以消除外表面反射光的干涉; $S \times P$ 为分别处于透镜 L_1 、 L_2 焦平面上的面光源和接收光屏。

若G1、G2 间用热胀系数很小的透明介质(如石英)固定,使其间距不能改变,则该装置称为法布里——珀罗标准具;若G1、G2间的间距可以改变,则称为法布里——珀罗干涉仪。



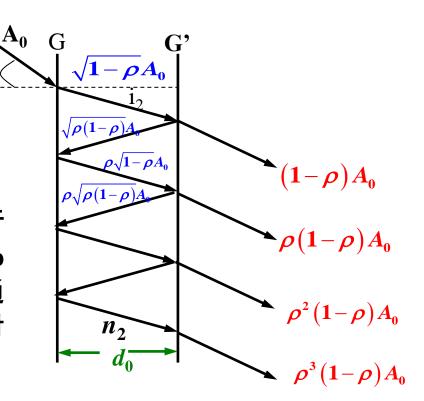
二、实验原理

原理图如右图示:

设镀膜面反射系数为
$$\rho = \left(\frac{A'}{A_0}\right)^2$$
, $(\rho \le 1)$

 A_0, A' 分别为入射和反射光的振幅

则:从G'后表面透射出的各光束是平行光束,且其振幅(如图示)形成公比为 ρ 的等比数列,依次减小。当它们一起通过 L_2 后,将在光屏P上形成多光束透射光的等倾干涉条纹。



◆ 多束透射光的振幅

透射光	A ₁	A ₂	A ₃
振幅	$(1- ho)A_0$	$\rho(1-\rho)A_0$	$ ho^2(1- ho)A_0$
相位	0	φ	2φ

◆ 相邻透射光束的位相差

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 d_0 \cos i_2$$

三、干涉条纹

(1) 是<mark>等倾干涉条纹</mark>—明暗相间同心圆环, 条纹间距、干涉级分布与迈克尔逊干 涉条纹相同,但亮纹强度增大、宽度 变窄。

(2) 光强分布

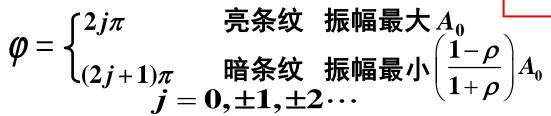
多束透射光叠加的结果: $A^2=A_0^2$ $\left[1+rac{4
ho}{\left(1ho
ight)^2}\sin^2rac{arphi}{2}
ight]$

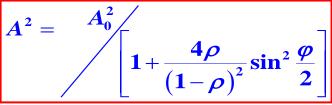
令 $F = \frac{4\rho}{(1-\rho)^2}$ 为条纹精细度,用来描述条纹细锐程度

则:
$$1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$
 称为爱里函数 光强分布 $A^2 = A_0^2 / 1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}$

≻讨论:

① 对一定的镀膜, ρ 一定, A^2 随 j 而变化;

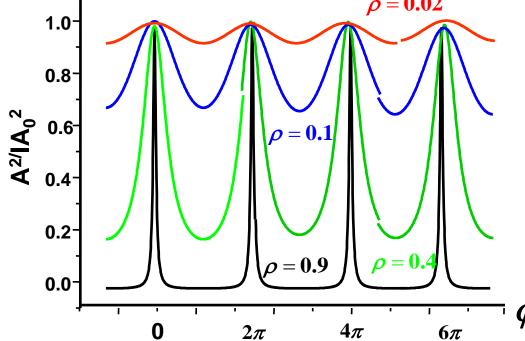




$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 d_0 \cos i_2$$

$$\left(\frac{1-\rho}{1+\rho}\right)^2 A_0^2 / A_0^2 = \left(\frac{1-\rho}{1+\rho}\right)^2$$

$$\rho = 0.02$$



ρ越大,明暗条纹强度 比越高,可见度越高; 反之,可见度越低。 ③ ρ→0时, 无论φ如何变化, A=const, 最大值与最小值相等, 亮、暗条纹无法区分, 可见度为0;

$$A^2 = A_0^2 \left[1 + rac{4
ho}{\left(1-
ho
ight)^2} \sin^2rac{arphi}{2}
ight]$$

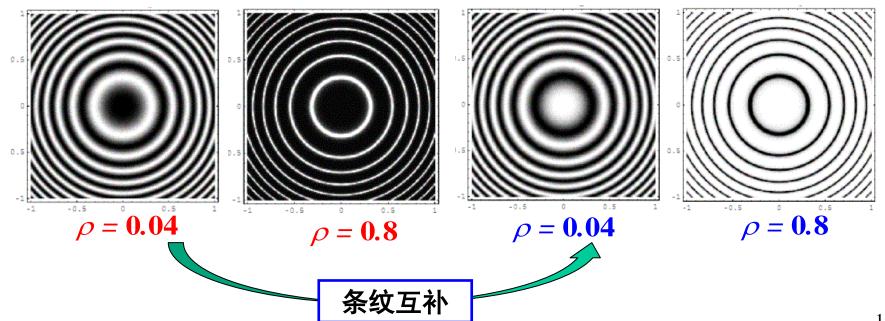
④ $\rho \rightarrow 1$ 时,只有 $\varphi = 2j\pi$ 时方出现最大值

$$A_0, arphi$$
 稍有变化,则 $\sin^2rac{arphi}{2}
eq 0$ 而 $F=rac{4
ho}{ig(1-
hoig)^2}
ightarrow\infty \Rightarrow Approx 0$

此时,干涉花样为几乎全黑的背景上一组很细的亮条纹组成;随着ρ的增大,暗条纹强度减小,亮条纹强度增加,宽度变窄,锐度增加。

多光束等倾干涉透射条纹

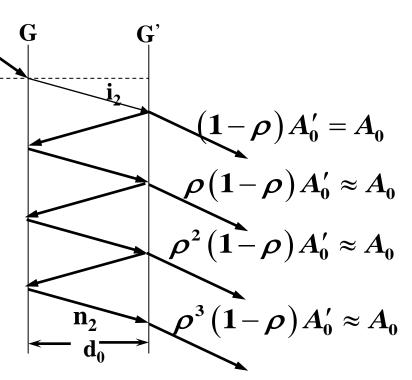
多光束等倾干涉反射条纹



- ⑤ 若使用复色光源,则 j 还将随 λ 而变, A_0 G 干涉条纹将展开成彩色光谱线, ρ i_1 越大,谱线越细锐。
- (3) $\rho \rightarrow 1$ 时的定量研究 (见P63附录1.6)

可视为<mark>等振幅</mark>的多光束干涉。叠加结果:

$$A^{2} = A_{0}^{2} \cdot \frac{\sin^{2}\left(\frac{1}{2}N\varphi\right)}{\sin^{2}\left(\frac{1}{2}\varphi\right)}$$



讨论:

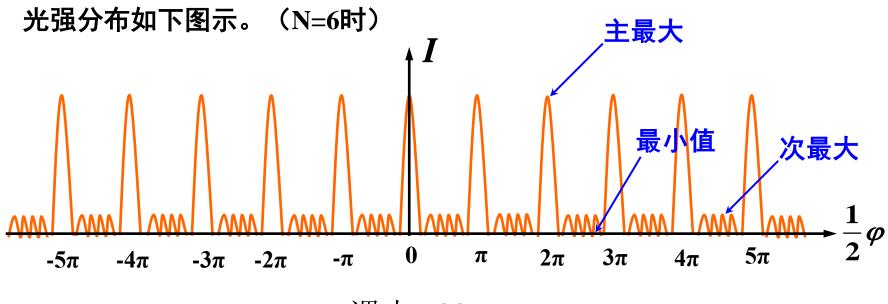
① 当
$$\varphi = 2j_0 \frac{\pi}{N} \ (j_0 = 0, \pm N, \pm 2N, \pm 3N, \cdots)$$
 时 即: $\varphi = 2j\pi \ (j = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots)$ 达最大值(亮条纹)

$$arphi
ightarrow 2j\pi \quad A_{ ext{max}}^2 = \lim \left[A_0^2 rac{\sin^2 \left(rac{1}{2}Narphi
ight)}{\sin^2 \left(rac{1}{2}arphi
ight)}
ight] = N^2 A_0^2$$

② 当
$$\varphi=2j'\frac{\pi}{N}$$
 $\left(j'=\pm1,\pm2,\cdots\pm(N-1),\pm(N+1),\cdots\right)$ 时 达最小值(暗条纹) $A_{\min}^2=0$

综上所述:

对等振幅多光束干涉,在 $j=0,\pm N,\pm 2N,\ldots$ 处将出现主最大值;在相邻主最大间分布着(N-1)个最小值,(N-2)个次最大值。当N很大时,最强的次最大度强度不到主最大的1/23。



四、应用

1、研究光谱线的超精细结构

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 d_0 \cos i_2$$

2、激光器谐振腔

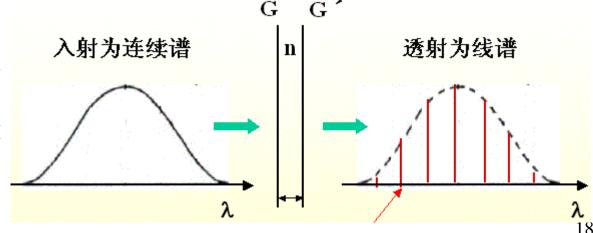


产生激光的三要素:

增益介质,能级反转,谐振腔

探测器

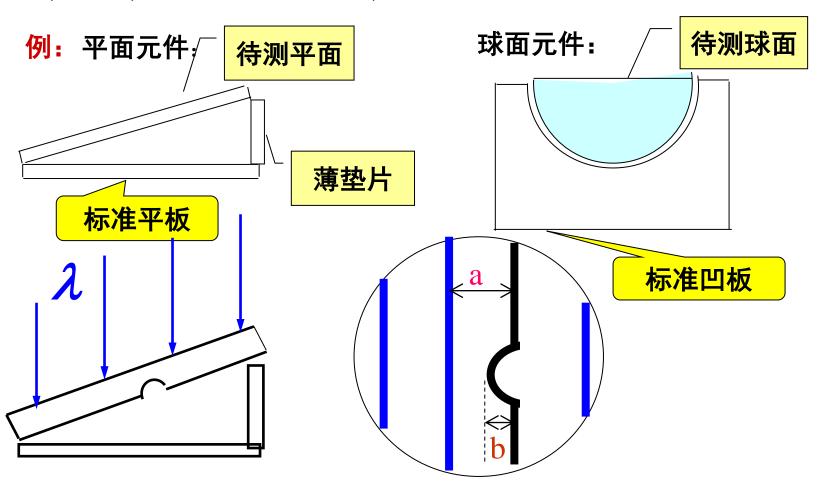
3、干涉滤波片 利用多光束干涉原 理制成的一种从白 光中过滤出波段较 窄的单色光的装置



§ 1-11 干涉现象的应用 牛顿环

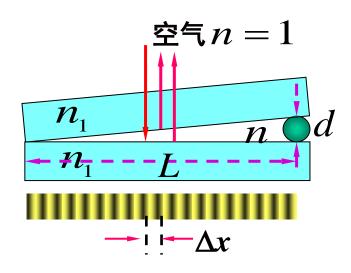
一、检查光学元件表面的质量

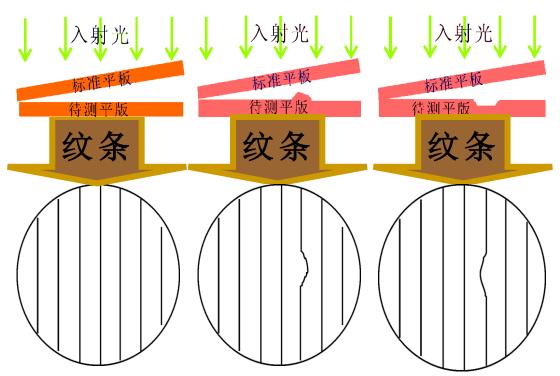
将待查光学元件置于几何形状完善、曲率半径相同且已知的标准样板上,观测所形成的干涉条纹,再与标准花样比较,若相同,则待测元件质量合格,否则,根据条纹奇变情况,判断出待测元件缺陷。



二、劈尖干涉的应用

- 1、测量微小的角度
- 2、测细丝的直径
- 3、检查光学元件的表面

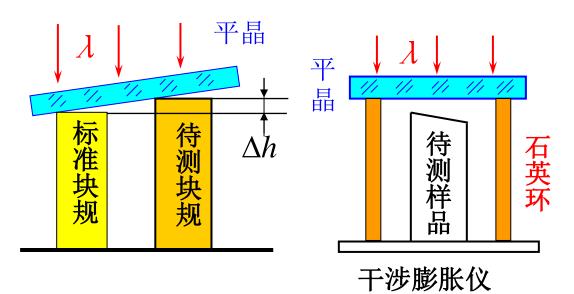




4、精确工件规格

5、干涉膨胀仪

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$



三、增透膜与增反膜







1、增透膜:

- ① 定义:减少元件表面反射能量,增加透射光能量,提高成像质量的镀膜。
- ②原理:利用薄膜干涉原理,使薄膜上、下两表面的两束反射光形成干涉相消,从而减少反射,增加透射。

注意:应选择合适的透明介质 (折射率 $n_0^2 = n_1 n_2$) 和适当的镀膜厚度。

2、增反膜:

- ① 定义:减少透射光能量,增加元件表面反射能量,提高成像质量的镀膜。
- ② 原理:利用薄膜干涉原理,使薄膜上、下两表面的两束反射光形成干涉相长,从而减少透射,增加反射。

注意: 应选择合适的透明介质(折射率)和适当的镀膜厚度。

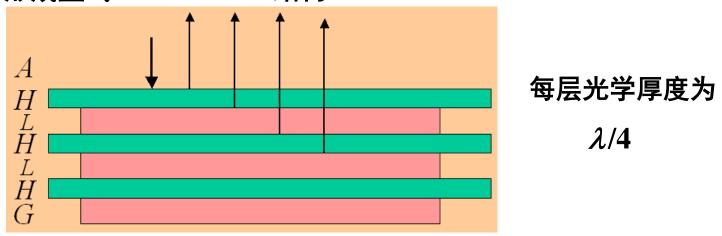




3、多层高反膜

单层可提高反射率,再增加反射可增加膜层数目。

构造:选择两种折射率相差较大的材料,交替在基板上,即形成空气-H-L-H-···H-G结构。



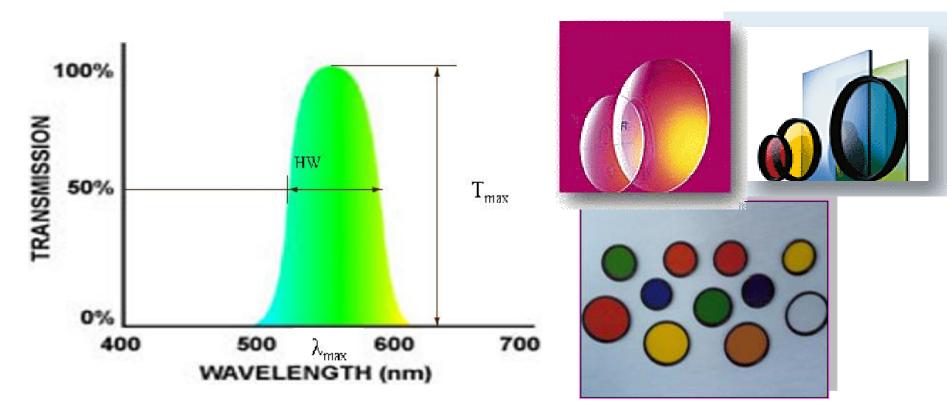
实例:选He-Ne激光的谐振腔就镀有15-19层ZnS-MgF₂的 $\lambda/4$ 膜层,R=99.6%.

应用:

- > 激光器谐振腔的反射器
- > 滤光片

> 滤光片

- 作用: 只是让某一波段范围的光通过,而其余波长的光不能通过。
- 按照结构分类:
 - 1 吸收滤光片一利用物质对光波的选择性吸收进行滤光。
 - 2 干涉滤光片一利用多束光干涉的原理实现滤光的。



例题:增透、增反膜

ightharpoonup已知:照相机镜头 n_3 =1.5,其上涂一层 n_2 =1.38的氟化镁增透膜,用波长 $\lambda = 550$ nm光垂直照射。

问:若反射光相消干涉的条件中取 j=1,膜的厚度为多少?此增透膜在可见光范围内有没有增反?

解: 因为 $n_1 < n_2 < n_3$,所以反射光经历两次半波损失。反射光干涉相消的条件是:

$$2n_2d_0 = (2j+1)\lambda/2$$

代入
$$j$$
 和 n_2 求得:

$$d_0 = \frac{3\lambda}{4n_2} = \frac{3 \times 550 \times 10^{-9}}{4 \times 1.38} = 2.982 \times 10^{-7} \text{ m}$$

此膜对反射光相干相长的条件: $2n_2d=k\lambda$

$$k=1$$
 $\lambda_1=855\,\mathrm{nm}$

$$k = 2$$
 $\lambda_2 = 412.5 \, \text{nm}$

$$k=3$$
 $\lambda_3=275\,\mathrm{nm}$



 $n_2 = 1.38$

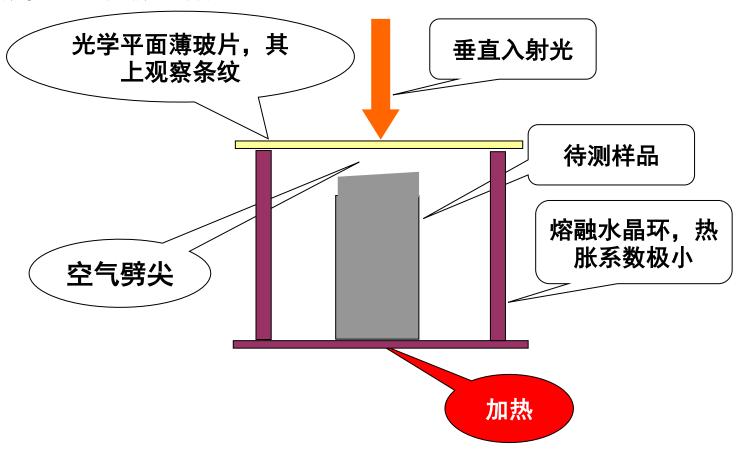
 $n_3 = 1.5$

可见光波长范围 400~700nm 波长412.5nm的可见光有增反。

三、测量长度的微小变化

原理: 当薄膜厚度发生微小改变时,干涉条纹将发生移动。设当厚度改变 Δd_0 时,有N个条纹移过,则 $\Delta d_0 = N \cdot \frac{\lambda}{2}$

▶例: 热胀仪—测热胀系数



四、牛顿环:

曲率半径较大的平凸透镜M置于平板玻璃N之上,其间形成空气劈尖。当垂直M的凸球面所反射的光和平板上表面所反射的光发生干涉,形成等厚干涉条纹。由于厚度相同的点光程差相同强度相同,形成同一级条纹,所以,干涉花样为以O为圆心的一组同心圆环。

其原理图如右下图示:

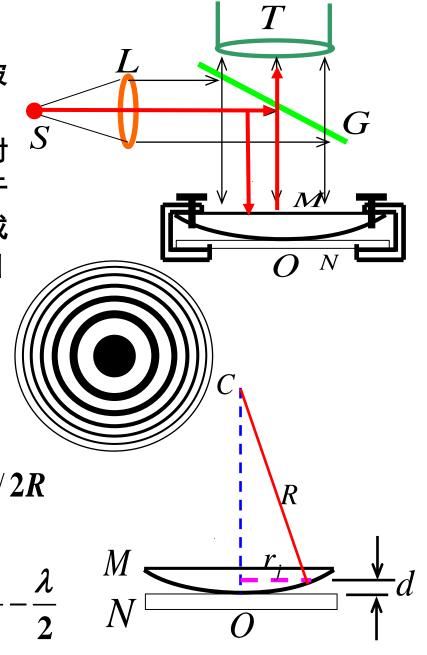
几何关系:

$$r_i^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2Rd - d^2$$

:R>>d .. 略去二阶小量,得: $d=r_j^2/2R$

又: 凸球面所反射时有半波损失

光程差
$$\delta = 2d\cos i_2 - \frac{\lambda}{2} = 2d - \frac{\lambda}{2} = \frac{r_j^2}{R} - \frac{\lambda}{2}$$



代入干涉公式
$$\delta = egin{cases} j\lambda & {ar s.s.} \ (2j+1)rac{\lambda}{2} & 暗环 \end{cases}$$

可得:
$$r_j = egin{cases} \sqrt{(2j+1)rac{\lambda}{2}R} & j=1,2,3,\cdots &$$
 亮环 $\sqrt{j\lambda R} & j=0,1,2,\cdots &$ 暗环

- ho说明: 1、O点 \Rightarrow j=0 \Rightarrow $r_{_{i}}=0$ 由干涉公式可判断O点应为暗点
 - 2、透射光也有干涉,且条纹与反射光条纹明暗互补。

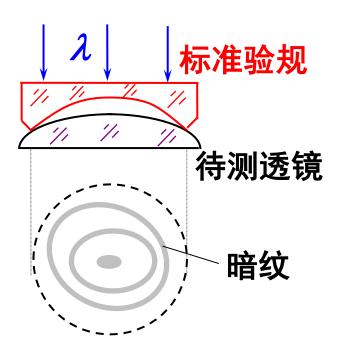


牛顿环中心为暗环,级次最低。离开中心 愈远. 程差愈大, 圆条纹间距愈小, 即愈 密。其透射光也有干涉,明暗条纹互补。

牛顿环应用

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

- a. 测透镜球面的半径R
- b. 测波长
- c. 测量压力或长度微小变化
- d. 检验透镜球表面质量



光的干涉 小结

一、目的要求:

- 1、掌握光的相干条件和获得相干光源的方法;
- 2、掌握光程的概念,明确光程差和位相差的关系;
- 3、掌握双光束干涉的特点和光强分布规律,掌握杨氏双缝干涉、等倾、等厚干涉的规律和应用;
- 4、理解半波损失的概念和产生条件;
- 5、理解多光束干涉的条纹分布特点。

二、基本概念和规律

- 1、光程和光程差、位相和位相差、干涉花样和干涉级、相干与非相干、半波损失和额外程差、条纹可见度、单色光和复色光;
- 2、双光束干涉规律; (杨氏、等倾、等厚、迈氏、牛顿环)
- 3、多光束干涉规律。

第一章作业:

P66 1-2, 1-3, 1-8, 1-9, 1-11, 1-16, 1-21

本周日前补交上一次课作业

下周上课前交作业!